

BECAS INSTITUCIONALES ACADÉMICAS

DAMI



MATRÍCULA	CARRERA	PORCENTAJE
20203pi066	Procesos Industriales área manufactura	50%
20203mc025	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203dm001	Ingeniería en Diseño Textil y Moda	50%
20203mc071	Mecatrónica área Automatización	50%
I20193mc193	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc141	Mecatrónica área Automatización	50%
20203MC189	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC038	Mecatrónica área Automatización	50%
20203mc008	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC195	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc090	Mecatrónica área Automatización	50%
20203MC036	Mecatrónica área Automatización	50%
20203MC200	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203PI021	Procesos Industriales área manufactura	50%
20203PI076	Procesos Industriales área manufactura	50%
20203PI026	Procesos Industriales área manufactura	50%
20203pi064	Procesos Industriales área manufactura	50%
20203pi048	Procesos Industriales área manufactura	50%
20193mc030	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MT023	Mantenimiento área Industrial	50%
20203MC016	Mecatrónica área Automatización	50%
20203MC113	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC024	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc009	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC097	Mecatrónica área Automatización	50%
20203mc193	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203NT030	Nanotecnología área Materiales	50%
20203NT057	Nanotecnología área Materiales	50%
20203mc047	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc122	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC129	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193NT021	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20193NT043	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183PI081	Ingeniería Industrial	50%
I20193MC058	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC047	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193nt052	Ingeniería en Nanotecnología	50%

I20193MC134	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193PI062	Ingeniería Industrial	50%
I20193MC198	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183mc071	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC104	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC100	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MT028	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
I20193NT024	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183NT055	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183MC016	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183mc162	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC053	Ingeniería en Mecatrónica	50%
i20183mc151	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC022	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC139	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20163mt028	Ingeniería Industrial	50%
I20193MC023	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC150	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20173MC077	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC217	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183nt012	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183MC164	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MT009	Mantenimiento área Industrial	50%
I20183MC091	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC003	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC094	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193mc176	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC148	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20173NT047	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183mc140	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC131	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193PI080	Ingeniería Industrial	50%
i20183mc066	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193mc178	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC083	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193NT034	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183MC037	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC165	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183NT042	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183NT016	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183MC018	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC087	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20173MC010	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC082	Ingeniería en Mecatrónica	50%

i20183mc040	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20183nt070	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183MC048	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20183nt010	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183MC102	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193PI066	Ingeniería Industrial	50%
I20183MC081	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193nt038	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20203INT014	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183MC158	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193nt061	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183PI066	Ingeniería Industrial	50%
I20193NT041	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183MC168	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC188	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC166	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183NT021	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20173MC133	Mecatrónica área Automatización	50%
I20183nt047	Nanotecnología área Materiales	50%
I20183mc161	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193NT020	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20173PI106	Ingeniería Industrial	50%

BECAS INSTITUCIONALES DE SOLVENCIA

DAMI



MATRÍCULA	CARRERA	PORCENTAJE
20203mt071	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203mt003	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203mt092	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203pi044	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203mt103	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT068	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20143mc191	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20203mc130	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20203mc204	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20203mc088	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20203mc182	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20203mc210	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
2023nt023	TSU en Nanotecnología área Materiales	50%
20203pi004	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI002	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203pi012	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203pi021	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203pi036	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203pi040	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203pi050	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203pi046	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI088	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI076	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203mt048	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203mc176	TSU en Mecatrónica área automatización	50%

20193mt022	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20193mt009	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20193mt016	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20193mc057	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20193mc028	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20193mc187	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20193NT011	TSU en Nanotecnología área Materiales	50%
20183pi043	Ingeniería Industrial	50%
20183mt068	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
20183mt086	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
20183mt091	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
20173mt106	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
20163mc001	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20173mc001	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20173mc031	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20183mc105	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20173nt036	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20183pi082	Ingeniería Industrial	50%
20173pi073	Ingeniería Industrial	50%
20173pi092	Ingeniería Industrial	50%
20183pi097	Ingeniería Industrial	50%
20183mt075	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
20173mc054	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20173mc187	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203pi052	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI047	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%

BECAS INSTITUCIONALES DE PROYECTOS



DAMI

MATRÍCULA	CARRERA	PORCENTAJE
I20183MC026	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC042	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20183mc029	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC004	Mecatrónica área Automatización	50%
I20183MC192	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193mc022	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193mc120	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193mc149	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183mc121	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC109	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC202	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20173mc157	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC186	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc103	Mecatrónica área Automatización	50%
I20193MC088	Ingeniería en Mecatrónica	50%

BECAS INSTITUCIONALES DE FAMILIARES O TRABAJADORES



DAMI

MATRÍCULA	CARRERA	PORCENTAJE
20203pi019	Procesos Industriales área manufactura	50%
20203MC064	Mecatrónica área Automatización	50%

BECAS INSTITUCIONALES DE MADRES SOLTERAS



DAMI

MATRÍCULA	CARRERA	PORCENTAJE
20203PI046	Procesos Industriales área manufactura	50%
20203PI047	Procesos Industriales área manufactura	50%
20203pi072	Procesos Industriales área manufactura	50%

BECAS INSTITUCIONALES DE PUEBLOS INDÍGENAS

DAMI



MATRÍCULA	CARRERA	PORCENTAJE
20203nt021	Ingeniería en Nanotecnología	50%